

日本国特許庁  
JAPAN PATENT OFFICE

502P00 #50500

11002 U.S. PRO  
10/051359  
01/16/02

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて  
いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed  
with this Office

出願年月日

Date of Application:

2001年 1月19日

出願番号

Application Number:

特願2001-010976

出願人  
Applicant(s):

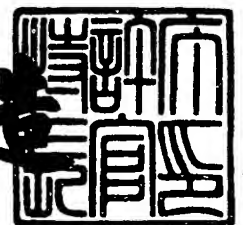
ソニー株式会社

CERTIFIED COPY OF  
PRIORITY DOCUMENT

2001年11月30日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

及川耕造



出証番号 出証特2001-3104795

【書類名】 特許願

【整理番号】 0000746802

【提出日】 平成13年 1月19日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 H05B 33/00

【発明者】

【住所又は居所】 東京都品川区北品川 6 丁目 7 番 3 5 号 ソニー株式会社  
内

【氏名】 浅野 慎

【発明者】

【住所又は居所】 東京都品川区北品川 6 丁目 7 番 3 5 号 ソニー株式会社  
内

【氏名】 山田 二郎

【発明者】

【住所又は居所】 東京都品川区北品川 6 丁目 7 番 3 5 号 ソニー株式会社  
内

【氏名】 森 敬郎

【発明者】

【住所又は居所】 東京都品川区北品川 6 丁目 7 番 3 5 号 ソニー株式会社  
内

【氏名】 平野 貴之

【特許出願人】

【識別番号】 000002185

【氏名又は名称】 ソニー株式会社

【代理人】

【識別番号】 100086298

【弁理士】

【氏名又は名称】 船橋 國則

【電話番号】 046-228-9850

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 007364

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9904452

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 アクティブマトリクス型表示装置

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 発光素子が画素単位で配列されてなる素子層と、前記発光素子を駆動する画素回路が画素単位で配列されてなる回路層とが基板上に積層されてなるアクティブマトリクス型表示装置において、

画素ごとに前記発光素子と前記画素回路との電気的な接続をなすコンタクト部が、前記素子層の各画素の発光領域外に形成されている

ことを特徴とするアクティブマトリクス型表示装置。

【請求項 2】 前記コンタクト部は、画素配列の各行または各列ごとに 1 次元的に配列されている

ことを特徴とする請求項 1 記載のアクティブマトリクス型表示装置。

【請求項 3】 前記コンタクト部は、隣り合う 2 行分また 2 列分が画素配列の行間または列間において 1 次元的に配列されている

ことを特徴とする請求項 2 記載のアクティブマトリクス型表示装置。

【請求項 4】 前記発光素子は、第 1, 第 2 の電極およびこれら電極間に挟持された発光層を含む有機層を有する有機エレクトロルミネッセンス素子である

ことを特徴とする請求項 1 記載のアクティブマトリクス型表示装置。

【請求項 5】 前記画素回路は、薄膜トランジスタを用いて構成される回路である

ことを特徴とする請求項 1 記載のアクティブマトリクス型表示装置。

【請求項 6】 上部電極、下部電極およびこれら電極間に挟持された発光層を含む有機層を有する発光素子が画素単位で配列されてなる素子層と、前記発光素子を駆動する画素回路が画素単位で配列されてなる回路層とが基板上に積層されてなるアクティブマトリクス型表示装置において、

画素ごとに前記発光素子と前記画素回路との電気的な接続をなすコンタクトが前記下部電極によって形成され、

前記上部電極が前記下部電極のコンタクト領域上を除いて形成されている

ことを特徴とするアクティブマトリクス型表示装置。

【請求項 7】 前記画素回路は、薄膜トランジスタを用いて構成される回路である

ことを特徴とする請求項 6 記載のアクティブマトリクス型表示装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、各画素毎に能動素子を有して当該能動素子によって画素単位で表示の制御が行われるアクティブマトリクス型表示装置に関し、特に各画素の発光素子（電気光学素子）として有機材料のエレクトロルミネッセンス素子（以下、有機 EL (electroluminescence) 素子と記す）を用いたアクティブマトリクス型有機エレクトロルミネッセンス表示装置に関する。

【0002】

【従来の技術】

近年、フラットパネルディスプレイとして、画素毎に配される発光素子に有機 EL 素子を用いた有機 EL 表示装置が注目されている。すなわち、有機 EL 素子は、10V 以下の駆動電圧で、数 100～数 10000 cd/m<sup>2</sup> の輝度が得られることから、これを画素の発光素子として用いた有機 EL 表示装置は、次世代のフラットパネルディスプレイとして有望視されている。

【0003】

有機 EL 表示装置の駆動方式としては、単純（パッシブ）マトリクス方式とアクティブマトリクス方式とが挙げられる。ディスプレイの大型化・高精細化を実現するには、単純マトリクス方式の場合は、各画素の発光期間が走査線（即ち、垂直方向の画素数）の増加によって減少するため、瞬間的に各画素の有機 EL 素子が高輝度で発光することが要求される。一方、アクティブマトリクス方式の場合は、各画素が 1 フレームの期間に亘って発光を持続するため、ディスプレイの大型化・高精細化が容易である。

【0004】

ところで、有機 EL 素子の素子構造は、透明電極からなる陽極と金属からなる陰極との間に、発光層を含む有機層を挟持した構造となっている。一方、アクテ

ィブマトリクス型有機EL表示装置において、有機EL素子を駆動する能動素子として、一般的に、薄膜トランジスタ(Thin Film Transistor; T F T)が用いられている。このT F Tを含む画素駆動回路(以下、単に画素回路と称す)と有機EL素子とは、画素ごとに1 : 1の対応関係をもって別の層として形成される。

#### 【0005】

具体的には、ガラス基板上にT F Tを含む画素回路を作製して回路層を形成する。この回路層の上に平坦化膜を成膜し、画素回路と有機EL素子とを電氣的に接続するためのコンタクト部を作製する。その上にさらに、先述した構造、即ち発光層を含む有機層が2つの電極間に挟持されてなる有機EL素子を作製して素子層を形成する。ここで、有機層の膜厚は、通常、数 $\mu$ m以下、例えば数10nm～数100nmと極めて薄いため、有機層を成膜する下部電極の平坦性がきわめて重要となってくる。

#### 【0006】

##### 【発明が解決しようとする課題】

ところで、T F Tを含む画素回路が画素単位で配列されてなる回路層は、凹凸や段差が平坦化膜を成膜することによって平坦化されるのであるが、コンタクト部などを作製することによって数 $\mu$ mの凹凸や段差を持つ。結果として、有機層を成膜する下部電極の平坦性の悪化につながる。下部電極の平坦性が悪く、凹凸が大きいと、有機EL素子において下部電極と上部電極との短絡の原因となったり、有機層の膜厚が面内方向に分布を生じ、電界集中を起こすことによって素子劣化の原因となるなどの悪影響を与える可能性がある。

#### 【0007】

本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、平坦な基板上での発光素子の作製を可能とし、発光素子の信頼性を向上させたアクティブマトリクス型表示装置を提供することにある。

#### 【0008】

##### 【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するために、本発明では、発光素子が画素単位で配列されてなる素子層と、発光素子を駆動する画素回路が画素単位で配列されてなる回路層と

が基板上に積層されてなるアクティブマトリクス型表示装置において、画素ごとに発光素子と画素回路との電気的な接続をなすコンタクト部を、素子層の各画素の発光領域外に形成する構成を採っている。また、発光素子と画素回路との電気的な接続を、発光素子の下部電極で行うようにし、そのコンタクト領域上には発光素子の上部電極を設けない構成を採っている。

## 【0009】

上記構成のアクティブマトリクス型表示装置において、回路層はコンタクト部などを形成することで、その部分に数 $\mu\text{m}$ の凹凸や段差を持つ。そこで、コンタクト部を、素子層の各画素の発光領域を避けて形成する。これにより、回路層の発光領域内に位置する部分の凹凸が最小限に抑えられることから、回路層上に形成する発光素子の下部電極の平坦性を上げることができる。また、コンタクト部に上部電極を設けないことで、コンタクト部での上部電極と下部電極の短絡を防ぐことができる。したがって、発光素子の信頼性を向上できる。

## 【0010】

## 【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。図1は、本発明の一実施形態に係るアクティブマトリクス型表示装置、例えばアクティブマトリクス型有機EL表示装置の構成例を示す回路図である。

## 【0011】

図1において、画素回路（以下、単に画素と記す場合もある）11がマトリクス状に多数配置されて表示領域を構成している。ここでは、図面の簡略化のために、 $i$ 行 $\sim i+2$ 行、 $i$ 列 $\sim i+2$ 列の3行3列分の画素配列を例に採って示している。この表示領域には、画素回路11の各々に対して、走査信号 $X(i) \sim X(i+2)$ が順に与えられることによって各画素を行単位で選択する走査線 $12i \sim 12i+2$ と、各画素に画像データ、例えば輝度データ $Y(i) \sim Y(i+2)$ を供給するデータ線 $13i \sim 13i+2$ とが配線されている。

## 【0012】

画素回路11の具体的な構成について、 $i$ 行 $i$ 列の画素 $(i,i)$ を例に採って説明する。ただし、他の画素の画素回路についても、全く同じ回路構成となってい

る。また、本実施形態においては、表示素子として有機EL素子ELiiを用いるとともに、画素トランジスタとしてTFT（膜膜トランジスタ）を用いている。なお、画素回路11としては、この回路例に限定されるものではない。

#### 【0013】

画素回路11は、画素を選択するための選択トランジスタTRiiaと、データ電圧を保持するための保持容量Ciiと、有機EL素子ELiiを駆動するための駆動トランジスタTRiibとを有する構成となっている。そして、輝度データがデータ線13iから電圧の形で与えられ、有機EL素子ELiiにはデータ電圧に応じた電流Eelが流れるようになっている。

#### 【0014】

具体的な接続関係としては、有機EL素子ELiiは、そのアノードが共通電源ライン（電源電圧Vo）14に接続されている。駆動トランジスタTRiibは、有機EL素子ELiiのカソードと共通グランドライン15との間に接続されている。保持容量Ciiは、駆動トランジスタTRiibのゲートと共通グランドライン15との間に接続されている。選択トランジスタTRiiaは、データ線13iと駆動トランジスタTRiibのゲートとの間に接続され、そのゲートが走査線12iに接続されている。

#### 【0015】

ここで、有機EL素子の構造の一例について説明する。図2に、有機EL素子の断面構造を示す。同図から明らかなように、有機EL素子は、透明ガラスなどからなる基板21上に、透明導電膜からなる第1の電極（例えば、陽極）22を形成し、その上にさらに正孔輸送層23、発光層24、電子輸送層25および電子注入層26を順次堆積させて有機層27を形成した後、この有機層27の上に低仕事関数の金属からなる第2の電極（例えば、陰極）28を形成した構成となっている。

#### 【0016】

この有機EL素子において、第1の電極22と第2の電極28との間に直流電圧Eを印加することにより、正孔は第1の電極（陽極）22から正孔輸送層23を経て、電子は第2の電極（陰極）28は電子輸送層25を経て、それぞれ発光



層24内に注入される。そして、注入された正負のキャリアによって発光層24内の蛍光分子が励起状態となり、この励起分子の緩和過程で発光が得られるようになっている。

#### 【0017】

上記構成の本実施形態に係るアクティブマトリクス型有機EL表示装置の断面構造を図3に示す。なお、図3には、ある1つの画素（サブピクセル）を構成する有機EL素子とその画素回路を示している。

#### 【0018】

図3において、ガラス基板31上に先ず、先述した選択トランジスタTRiiaおよび駆動トランジスタTRiibを含む画素回路（TFT回路）が作製されて回路層32を形成するとともに、配線33がパターン化されて形成され、その上に平坦化膜34が成膜される。平坦化膜34の上にはさらに、先述したように、2つの電極35、36に有機層37が挟持されてなる有機EL素子が作製されて素子層38を形成している。下部電極35と上部電極36との間には、絶縁層40が介在している。

#### 【0019】

先述した有機EL素子の断面構造（図2を参照）との対応関係において、下部電極35が第1の電極（例えば、陽極）22に対応し、上部電極36が第2の電極（例えば、陰極）に対応し、有機層37が発光層24を含む有機層27に対応している。そして、回路層32の画素回路と素子層38の有機EL素子とは、平坦化膜34を通して形成されるコンタクト部39にて電氣的に接続される。このコンタクト部39での電氣的接続（コンタクト）は、図3から明らかなように、下部電極35を用いて行われる。

#### 【0020】

ここで、コンタクト部39は、その作製によって回路層32上に数 $\mu$ m程度の凹凸や段差をもたらす。一方、有機EL素子の有機層37の膜厚は、通常、数10nm～数100nmと極めて薄い。したがって、有機層37を成膜する下部電極35の平坦性がきわめて重要となってくる。そのために、本実施形態に係る有機EL表示装置では、有機EL素子の発光領域外、即ち発光層を含む有機層37

の領域外にコンタクト部 39 を形成する構成を採っている。

#### 【0021】

このように、回路層 32 の画素回路と素子層 38 の有機 EL 素子とを電氣的に接続するコンタクト部 39 を、素子層 38 の各画素の発光領域を避けて形成するようにしたことで、回路層 32 の発光領域内に位置する部分、即ち有機層 37 の下方部分の凹凸を最小限に抑えることができる。これにより、回路層 32 上に平坦化膜 34 を介して形成する下部電極 35 の平坦性を上げることができるため、有機 EL 素子の信頼性を向上できる。

#### 【0022】

続いて、有機 EL 素子の画素配列と画素回路の画素配列との組み合わせの具体例について説明する。

#### 【0023】

##### 〔第 1 具体例〕

図 4 は、有機 EL 素子の画素配列と画素回路の画素配列との組み合わせの第 1 具体例を示す平面パターン図である。この第 1 具体例では、素子層 38 での RGB の各光を発光するサブピクセル（有機 EL 素子）の画素配列を、図 4（A）に示すストライプ配列とし、回路層 32 での画素回路の画素配列も同様に、図 4（B）に示すストライプ配列とする。なお、図 4（A）において、点線の領域内が各画素の発光領域となっている。

#### 【0024】

ここで、回路層 32 において、画素回路を形成する場合、画素回路の回路構成が画素間で同じであることから、回路層 32 の画素回路と素子層 38 の有機 EL 素子とを電氣的に接続するコンタクト部 39 は画素回路ごとに規則性を持って配列されることになる。今、図 4（B）に示すように、コンタクト部 39 が各行ごとに 1 次元的に配列され、また画素回路の中央部分に形成されるものとする。

#### 【0025】

このとき、回路層 32 上に素子層 38 を、各画素を対向させて積層したのでは先述したコンタクト部 39 の配置条件、即ちコンタクト部 39 を素子層 38 の各画素の発光領域外に配置するという条件を満たさなくなる。そこで、本具体例で

は、素子層 3 8 を行方向に画素ピッチの半分程度ずらした状態で回路層 3 2 上に積層するようにする。これにより、図 4 (C) に示すように、コンタクト部 3 9 が画素の行間に位置し、各画素の発光領域を避けて形成されることになる。

#### 【0026】

なお、本具体例では、素子層 3 8 を行方向に画素ピッチの半分程度ずらした状態で回路層 3 2 上に積層するとしたが、素子層 3 8 を列方向に画素ピッチの半分程度ずらした状態で回路層 3 2 上に積層するようにしても良く、この場合にも、コンタクト部 3 9 が画素の列間に位置し、各画素の発光領域を避けて形成されることになる。

#### 【0027】

##### [第 2 具体例]

図 5 は、有機 EL 素子の画素配列と画素回路の画素配列との組み合わせの第 2 具体例を示す平面パターン図である。この第 2 具体例でも、第 1 具体例の場合と同様に、素子層 3 8 での RGB の各光を発光するサブピクセルの画素配列をストライプ配列とし、回路層 3 2 での画素回路の画素配列も同様にストライプ配列とした構成を採っている。

#### 【0028】

ただし、本具体例では、第 1 具体例のように、回路層 3 2 上に素子層 3 8 を、画素の対応関係をずらして積層するのではなく、各画素を 1 : 1 の対応関係をもって積層するようにしている。このようにするために、回路層 3 2 において、画素回路を形成する場合、コンタクト部 3 9 をあらかじめ素子層 3 8 の各画素の発光領域を避けた位置に形成するようにする。

#### 【0029】

コンタクト部 3 9 を形成するに当たっては、好ましくは、図 5 から明らかなように、隣り合う 2 行分の画素のコンタクト部 3 9、即ち奇数行の画素 ODD のコンタクト部 3 9 o と偶数行の画素 EVEN のコンタクト部 3 9 e とが、画素配列の行間において 1 次元的に配列されるように形成する。これによれば、コンタクト部 3 9 を画素の発光領域を避けて形成することに伴って発光領域の面積が減少するのを極力抑えることができる。

## 【0030】

なお、本具体例では、画素のコンタクト部39を画素の行間に配置し、また2行分の画素のコンタクト部39を画素配列の行間において1次元的に配列するように形成するとしたが、画素のコンタクト部39を画素の列間に配置し、また2列分の画素のコンタクト部39を画素配列の列間において1次元的に配列するように形成しても良いことは勿論である。

## 【0031】

## 〔第3具体例〕

図6は、有機EL素子の画素配列と画素回路の画素配列との組み合わせの第3具体例を示す平面パターン図である。この第3具体例では、素子層38でのRGBの各光を発光するサブピクセルの画素配列をデルタ( $\Delta$ )配列とする一方、回路層32での画素回路の画素配列をストライプ配列とした構成を採っている。

## 【0032】

本具体例でも、第2具体例と同様に、回路層32上に素子層38を、各画素を1:1の対応関係をもって対向させて積層するとともに、回路層32において、画素回路を形成する際に、コンタクト部39をあらかじめ素子層38の各画素の発光領域を避けた位置に形成するようにする。

## 【0033】

さらに、コンタクト部39を形成するに当たっては、好ましくは、図6から明らかなように、隣り合う2行分の画素のコンタクト部39o, 39eが画素配列の行間において1次元的に配列されるように形成する。これによれば、第2具体例の場合と同様に、コンタクト部39を画素の発光領域を避けて形成することに伴って、発光領域の面積が減少するのを極力抑えることができる。

## 【0034】

特に、本具体例の場合は、デルタ配列とストライプ配列との組み合わせ、即ち素子層38の画素配列がデルタ配列で、回路層32の画素配列がストライプ配列であることから、図6から明らかなように、第1具体例の場合のように、コンタクト部39が各画素回路の中央部分に形成されたとしても、回路層32上に素子層38をずらして積層しなくても、コンタクト部39を素子層38の各画素の発

光領域を避けた位置に配置できる利点がある。

【0035】

図7は、有機EL素子の上部電極のレイアウトの具体例を示す平面パターン図である。この具体例では、有機EL素子の発光領域および下部電極（陽極）35を画素単位で形成しているのに対して、上部電極（陰極）36をコンタクト部39上を除く全面に亘って形成した構成を採っている。すなわち、コンタクト部39上には上部電極36を形成しないようにしている。

【0036】

図3の断面構造図から明らかなように、コンタクト部39では下部電極35の凹凸が大きい。通常、下部電極35と上部電極36との間には絶縁層40が形成されるが、コンタクト部39では凹凸が大きいため、下部電極35と上部電極36との間で短絡が起こりやすい。そこで、コンタクト部39上には上部電極36を形成しないようにすることで、下部電極35と上部電極36との短絡を防ぐことができるため、有機EL素子の信頼性を向上できる。

【0037】

図8は、上部電極のレイアウトの他の具体例を示す平面パターン図である。この他の具体例では、有機EL素子の発光領域および下部電極36と対向して設けられる上部電極36に加えて、その周りに上部電極36よりも小さい抵抗を持つ材料からなる上部補助電極41をコンタクト部39上を除いて形成した構成を採っている。図9に、その断面構造を示す。

【0038】

ところで、特に大型の有機ELディスプレイを作製した際に、上部電極36での電圧降下が問題となる場合がある。このような場合、上部電極36よりも小さい抵抗を持つ材料を用いた上部補助電極41を設けることにより、上部電極36での電圧降下の問題を解消することができる。

【0039】

このように、上部補助電極41を設けた場合にも、先の具体例の場合と同様の理由により、コンタクト部39での下部電極35と上部電極36との間、もしくは下部電極35と上部補助電極41との間で短絡が起こりやすい。そこで、コン

タクト部 39 上には上部電極 36 および上部補助電極 41 を形成しないようにすることで、下部電極 35 と上部電極 36 および上部補助電極 41 との短絡を防ぐことができるため、有機 EL 素子の信頼性を向上できる。

#### 【0040】

なお、上記実施形態では、画素回路の発光素子として、有機 EL 素子を用いたアクティブマトリクス型有機 EL 表示装置に適用した場合を例に採って説明したが、本発明はこれに限られるものではなく、回路層上に発光層を含む薄膜層を有する発光素子を積層した構造のアクティブマトリクス型表示装置全般に適用し得るものである。

#### 【0041】

##### 【発明の効果】

以上説明したように、本発明によれば、発光素子が画素単位で配列されてなる素子層と、発光素子を駆動する画素回路が画素単位で配列されてなる回路層とを基板上に積層するに当たって、画素ごとに発光素子と画素回路との電気的な接続をなすコンタクト部を、素子層の各画素の発光領域外に形成し、またコンタクト部上には上部電極を設けないようにしたことにより、回路層上に形成する発光素子の下部電極の平坦性を上げることができ、それに伴って発光素子の信頼性を向上できるため、信頼性の高いアクティブマトリクス型表示装置を提供できる。

##### 【図面の簡単な説明】

#### 【図 1】

本発明の一実施形態に係るアクティブマトリクス型有機 EL 装置の構成例を示す回路図である。

#### 【図 2】

有機 EL 素子の構造の一例を示す断面図である。

#### 【図 3】

本実施形態に係るアクティブマトリクス型有機 EL 表示装置の断面構造を示す断面図である。

#### 【図 4】

有機 EL 素子の画素配列と画素回路の画素配列との組み合わせの第 1 具体例を

示す平面パターン図である。

【図 5】

有機 EL 素子の画素配列と画素回路の画素配列との組み合わせの第 2 具体例を示す平面パターン図である。

【図 6】

有機 EL 素子の画素配列と画素回路の画素配列との組み合わせの第 3 具体例を示す平面パターン図である。

【図 7】

有機 EL 素子の上部電極のレイアウトの具体例を示す平面パターン図である。

【図 8】

有機 EL 素子の上部電極のレイアウトの他の具体例を示す平面パターン図である。

【図 9】

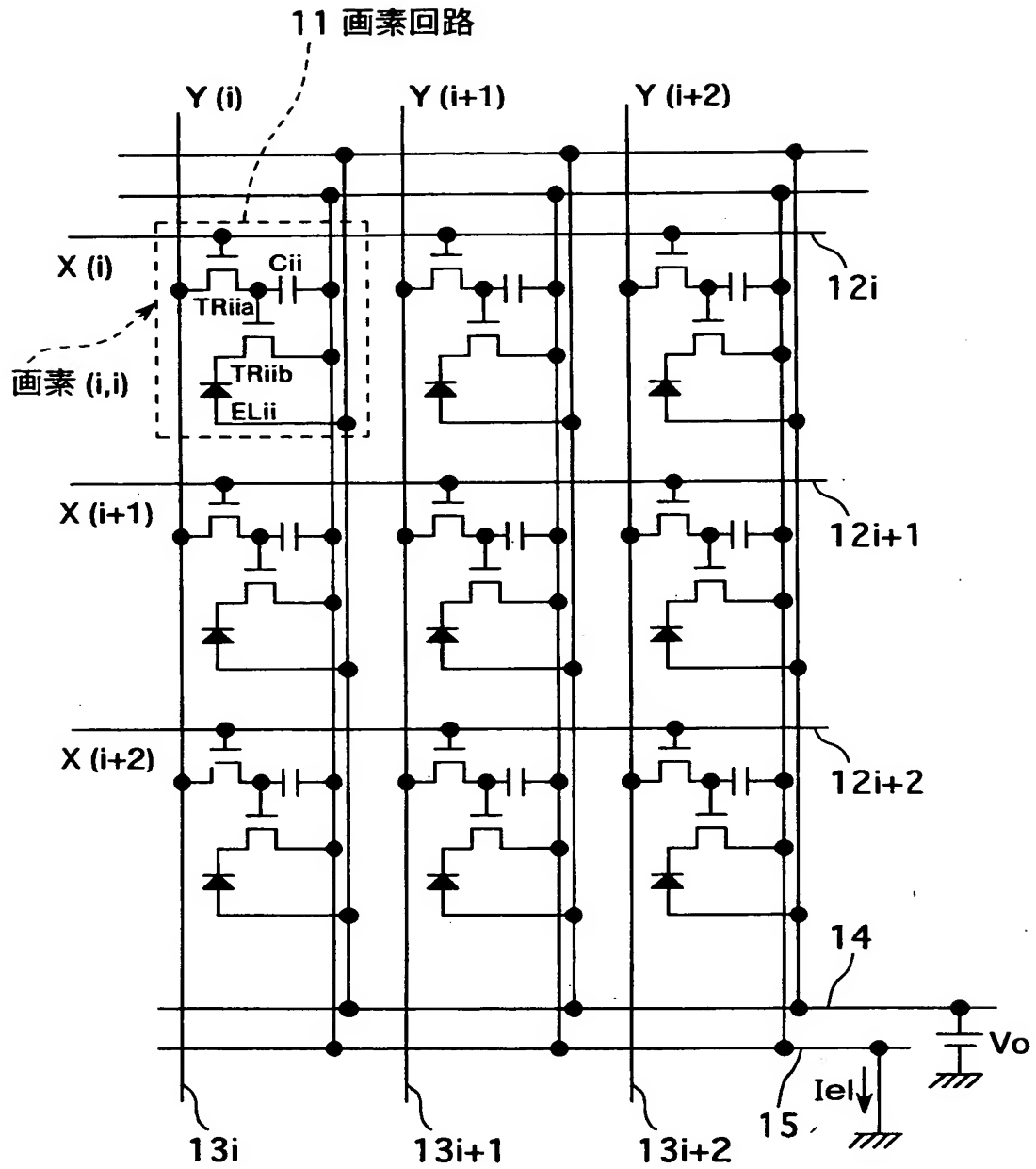
上部補助電極を有する場合のアクティブマトリクス型有機 EL 表示装置の断面構造を示す断面図である。

【符号の説明】

1 1 …画素回路、1 2 i ~ 1 2 i+2 …走査線、1 3 i ~ 1 3 i+2 …データ線、1 4 …共通電源ライン、1 5 …共通グランドライン、2 2 …第 1 の電極、2 4 …発光層、2 7, 3 7 …有機層、3 1 …ガラス基板、3 2 …回路層、3 4 …平坦化膜、3 5 …下部電極、3 6 …上部電極、3 8 …素子層、4 1 …上部補助電極、C ii …保持容量、E L ii …有機 EL 素子、T R ii a …選択トランジスタ、T R ii b …駆動トランジスタ

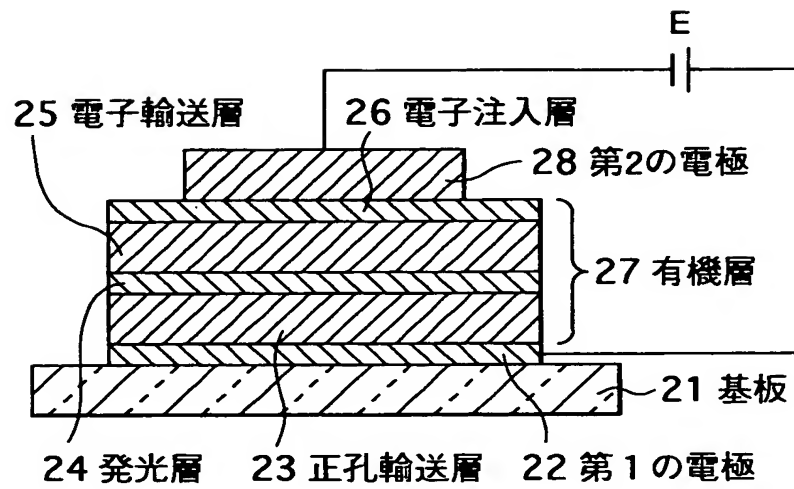
【書類名】 図面

【図 1】

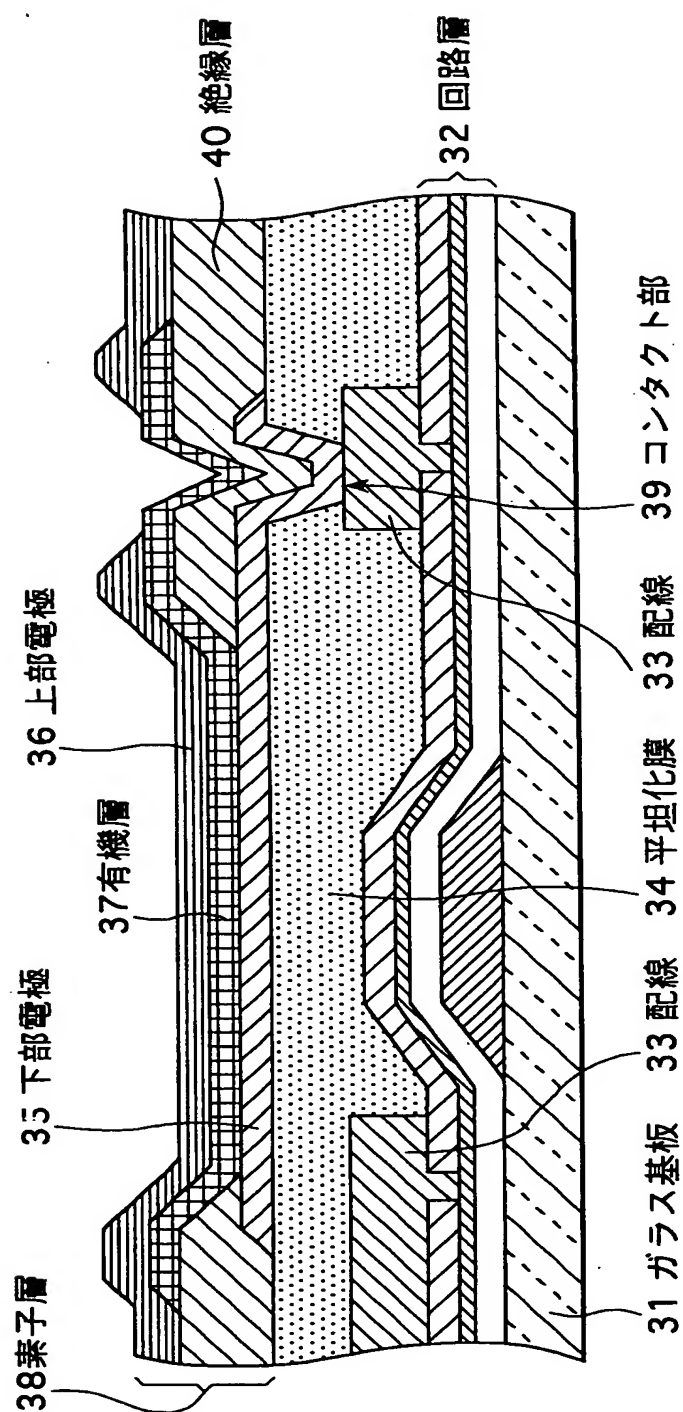




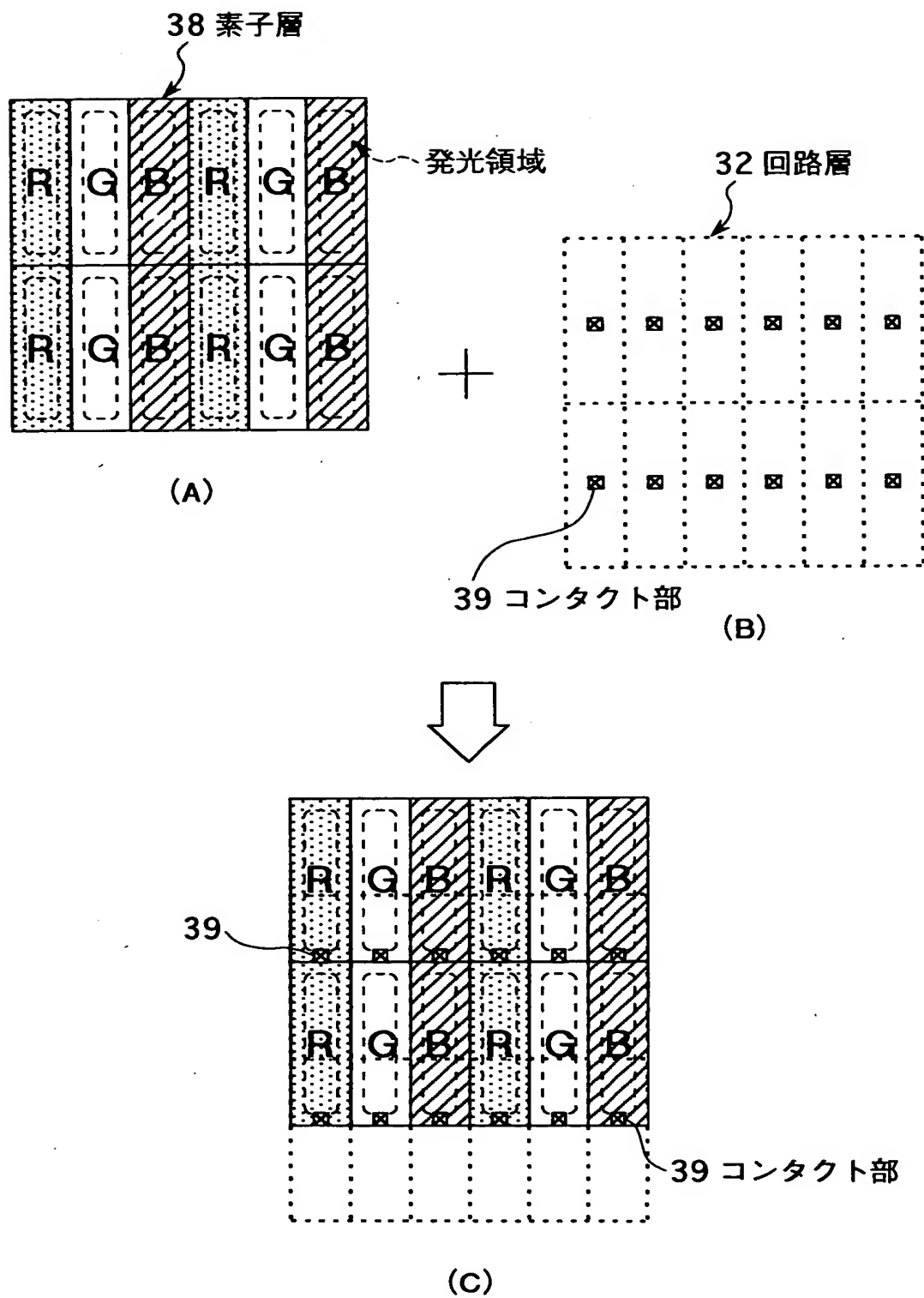
【図2】



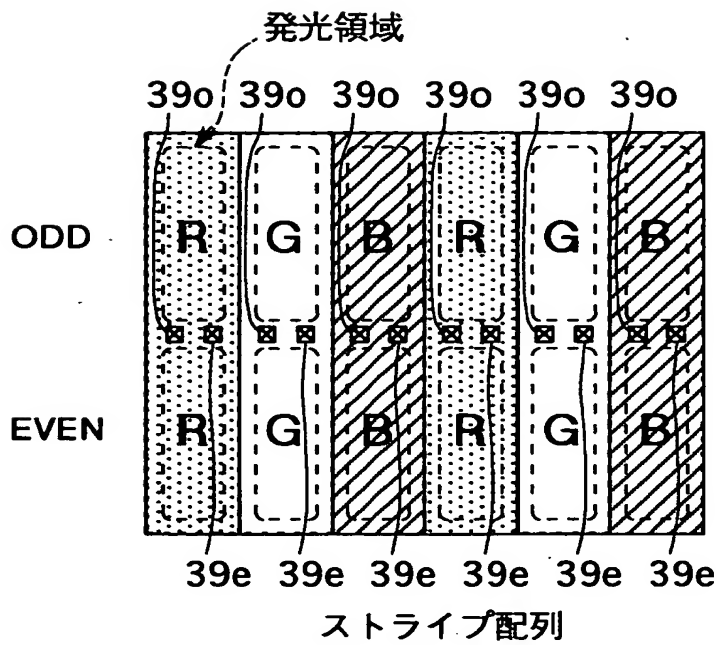
【図 3】



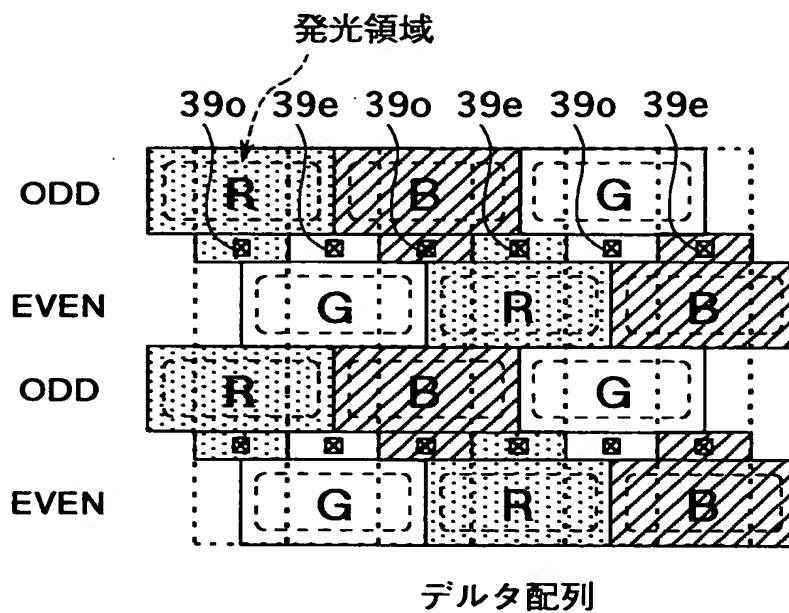
【図4】



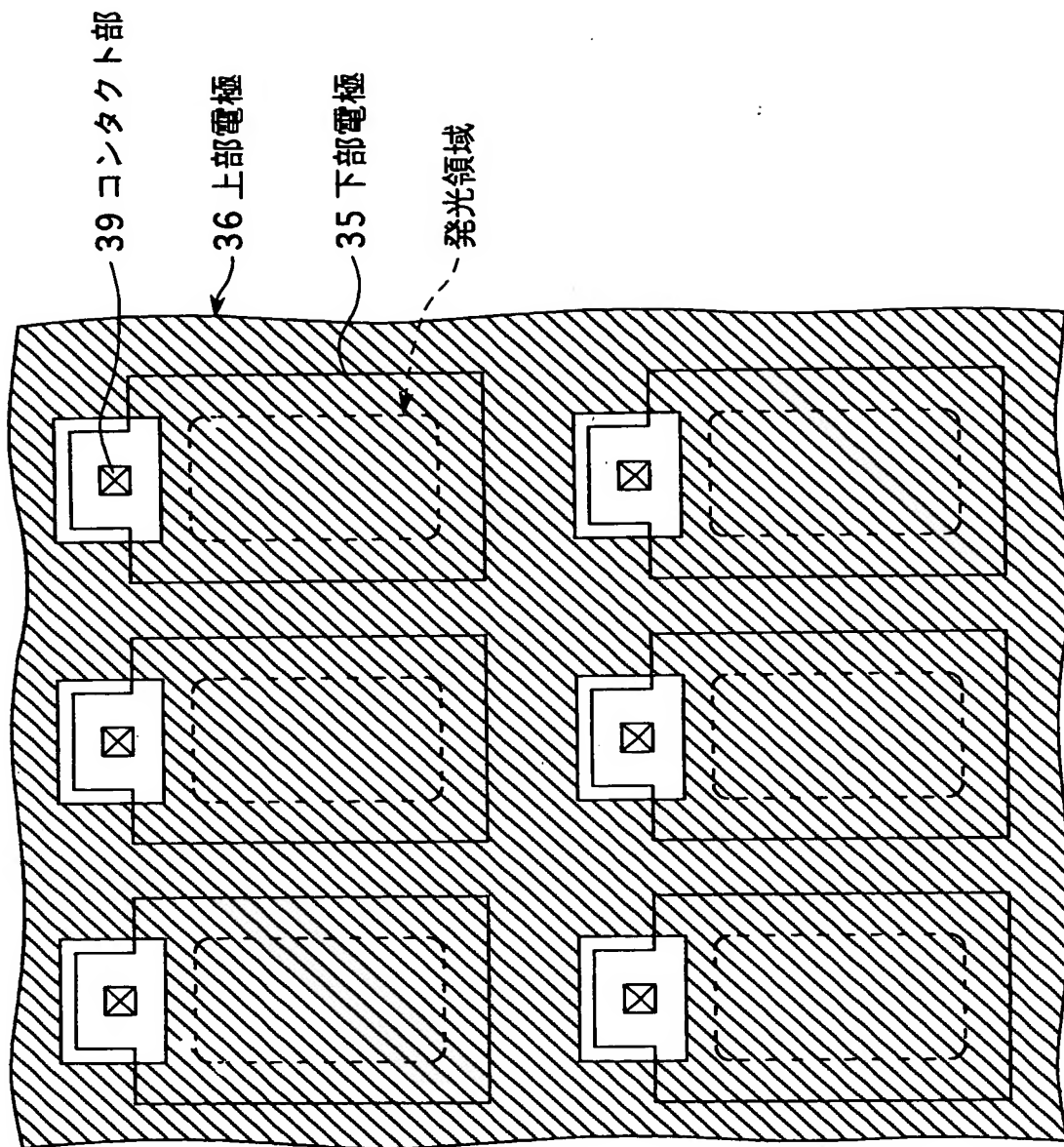
【図 5】



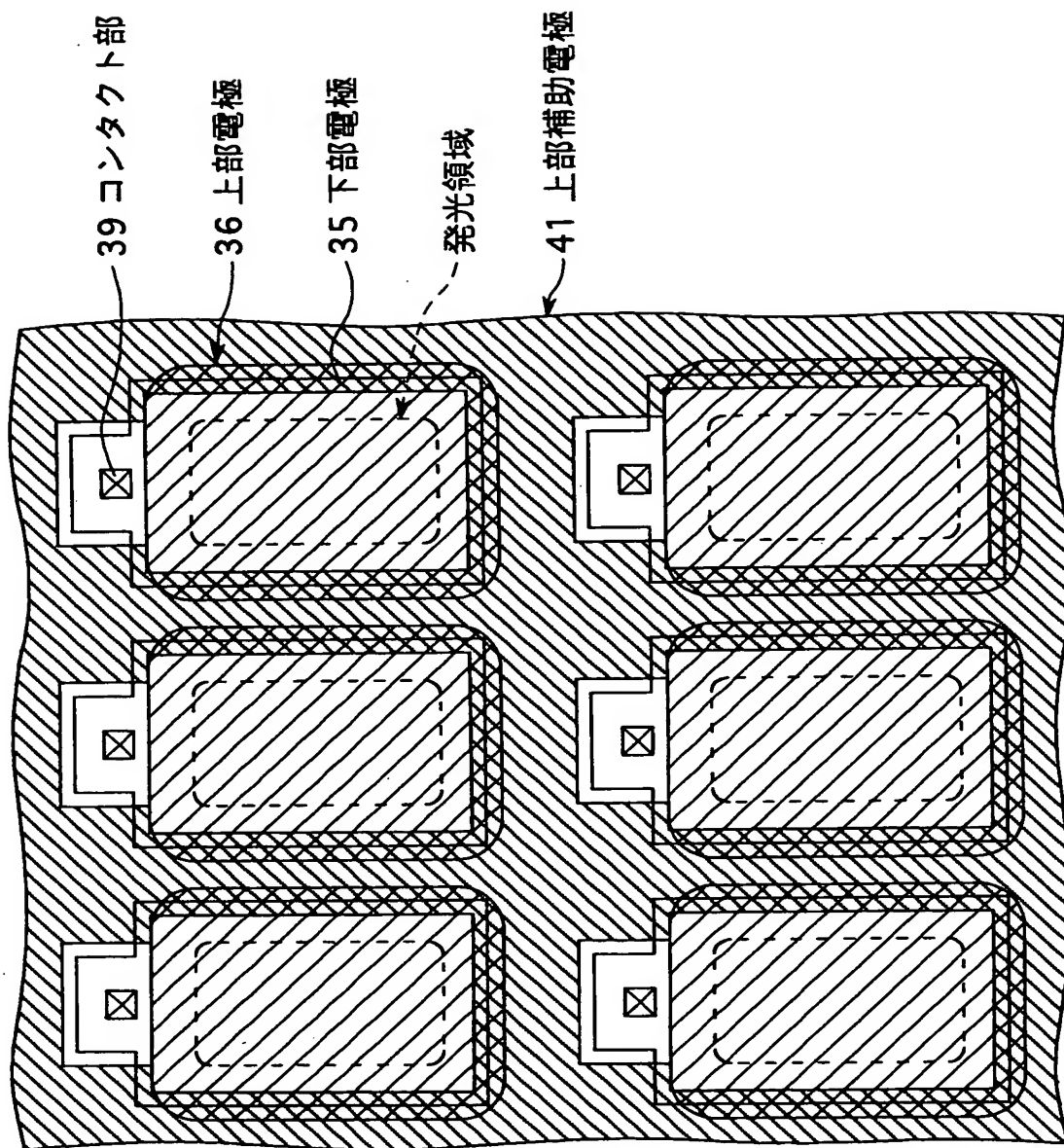
【図 6】



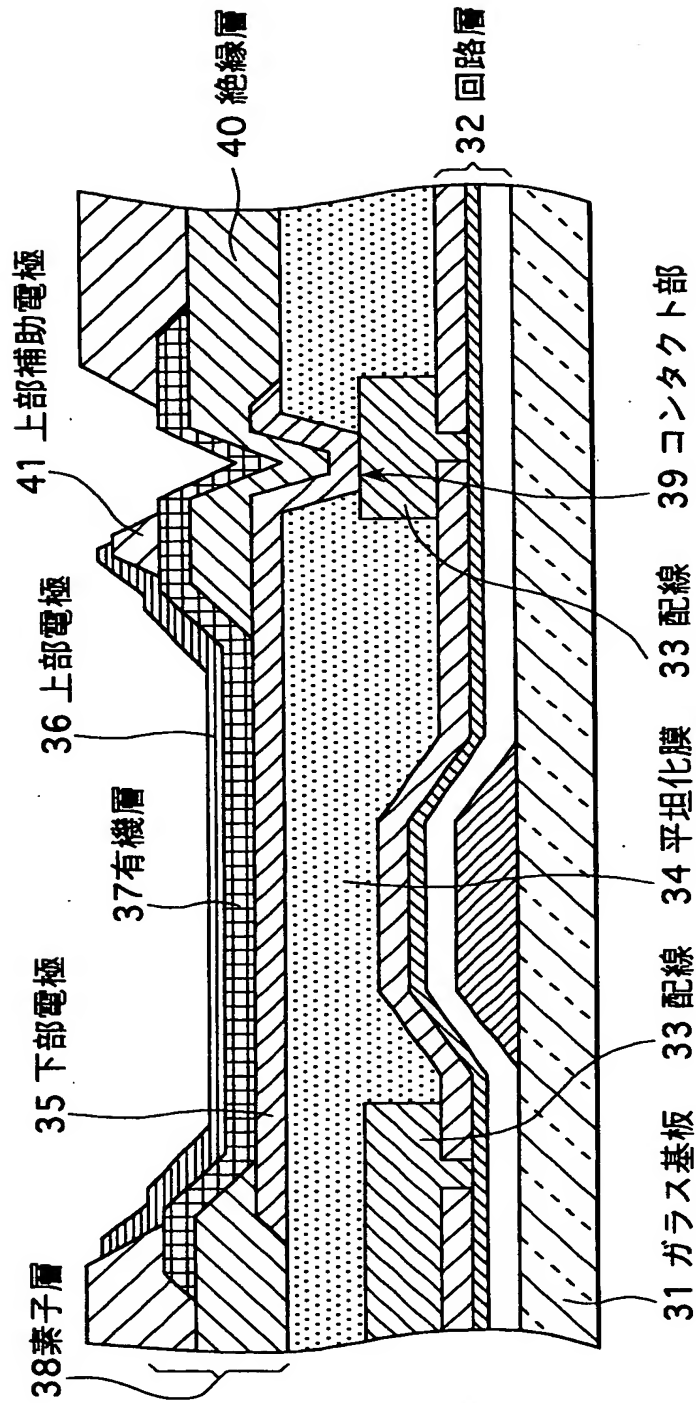
【図 7】



【図8】



【図9】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 コンタクト部上に有機層を成膜する下部電極を形成すると、下部電極の平坦性が悪化し、下部電極と上部電極との短絡の原因となったり、電界集中を起こすことによって素子劣化の原因となる。

【解決手段】 ガラス基板 31 上に、画素回路が画素単位で配列されてなる回路層 32 が、その上に平坦化膜 34 を介して有機 EL 素子が画素単位で配列されてなる素子層 38 が積層されてなるアクティブマトリクス型有機 EL 表示装置において、画素ごとに有機 EL 素子と画素回路との電氣的な接続をなすコンタクト部 39 を、素子層 38 の各画素の発光領域、即ち発光層を含む有機層 37 の領域を避けて形成するようにする。

【選択図】 図 3



特2001-010976

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000002185]

1. 変更年月日	1990年 8月30日
[変更理由]	新規登録
住 所	東京都品川区北品川6丁目7番35号
氏 名	ソニー株式会社